17. März 2027
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

Einführung in die Patentierung von KI und CII





Intensiv-Seminar

- **Begriff und Anwendungsbereich von KI und CII**
- **Patentrechtliche Besonderheiten nach EPÜ**
- **Rechtslage nach deutschem Recht**
- **Länderüberblick: USA, Japan, China**
- **Schutzmöglichkeiten nach Patent- und Urheberrecht**

Weitere Themen und Details im Innenteil ▶

Referenten



Richard Bennett, LL.M.
Partner, Patentanwalt, European Patent,
Trademark and Design Attorney
SSM Sandmair Patentanwälte, München

Einführung in die Patentierung von KI und CII

Programm

KI und computerimplementierte Erfindungen

- Definition einer CII
- KI als CII
- Bedeutung in der modernen Technik

Patentrechtliche Besonderheiten nach EPÜ

- Ausführbarkeit
- Klarheit
- Technizität
- Erfinderische Tätigkeit

Rechtslage nach deutschem Patentrecht

- Entwicklung der einschlägigen Rechtsprechung
- Aktuelle Rechtslage
- DPMA-Prüfungsrichtlinien

Rechtslage in anderen Regionen

- USA, Japan, China

Schutzmöglichkeiten nach Patent- und Urheberrecht

- Anspruchskategorien
- Schutz von Programmkonzepten
- Schutz von Sourcecode
- Patentansprüche auf KI

Workshop

- Bearbeitung und Besprechung praktischer Beispiele

Anschaulich und praxisnah

- Interaktive Diskussion mit dem Referenten
- Berücksichtigung von besonderen Interessenschwerpunkten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- Ausgiebige Gelegenheit für Fragen an den Referenten

Feedback zum Seminar

- »Sehr gute Praxisbeispiele«
- »Sehr gute und kompetente Präsentation des Inhalts«
- »Der Austausch und die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen waren besonders positiv«
- »Guter Rundumschlag«
- »Fundierte Darstellung der CII«
- »Sehr dichte, aktuelle und informative Vermittlung der CII-Basics. Teilnahme lohnt sich«
- »Guter Einblick in die Patentierbarkeit von CII«
- »Gutes Seminar zum Einstieg in CII«
- »Sehr praxisnah«
- »Es bietet einen guten, einsteigergerechten Überblick«
- »Herr Bennett kennt sich sehr gut in seinem Metier aus, ist kompetent und bestens vorbereitet für diese Einführungsveranstaltung. Sehr empfehlenswert!«
- »Besonders positiv: Die vielen Möglichkeiten mit Herrn Bennett ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und darauf fundierte Antworten zu bekommen«
- »Großer Erfahrungsschatz, Klasse!«

Seminarziel

Das Seminar wendet sich als Einführungsveranstaltung an Patent Professionals im weitesten Sinne, die bisher noch keine oder keine vertiefte Erfahrung auf dem Gebiet von KI und CII haben. Ihnen soll ein umfassendes Verständnis der Thematik vermittelt werden, um mit KI und CII verbundene (patent-)rechtliche Sachverhalte kompetent beurteilen zu können.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden schrittweise mit der grundlegenden patentrechtlichen Problematik vertraut gemacht und entwickeln ein vertieftes Verständnis für die damit verbundenen praktischen und rechtlichen Gesichtspunkte.

Es besteht umfassend Gelegenheit für Verständnis- und Rückfragen an den Referenten und zur Diskussion.
Bei der Darstellung wird größter Wert auf Anschaulichkeit, Praxisnähe und Interaktion gelegt.

Wissenswertes

Zielgruppe

Bei diesem Einführungsseminar treffen Sie

- Patentanwält*innen und Patentreferent*innen
- Geschäftsführende, Führungskräfte und Mitarbeitende aus Patent-, IP- und F&E-Abteilungen der Industrie
- Rechtsanwält*innen und Fachanwält*innen im Gewerblichen Rechtsschutz

die sich mit den Grundfragen der Patentierung von KI und CII umfassend vertraut machen möchten. Auf Wunsch erteilen wir ein Fortbildungszertifikat nach FAO.

Begrenzte Gruppengröße

Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Unser Referent



Richard Bennett, LL.M.
Partner, Patentanwalt, European Patent, Trademark and Design Attorney
SSM Sandmair Patentanwälte, München

Herr Bennett arbeitet seit mehr als 17 Jahren auf patentanwaltlicher Seite auf dem Gebiet der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen und ihrer Durchsetzung.
Er ist Vorsitzender des Ausschusses der Patentanwaltskammer für Digitaltechnologie und trägt zu diesem Thema regelmäßig vor.

Patentrechtsprechung im Dialog
Zweimal im Monat, Online-Veranstaltung

UPC im Dialog
Einmal im Monat, Online-Veranstaltung

Mannheimer Patenttage 2026
12./13. November 2026, Mannheim

KI-Patente: Erteilung und Durchsetzung
24. November 2026, Online-Veranstaltung

KI Workshop: Freedom to operate
8. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Geschäftsgeheimnisse effektiv schützen
16. März 2027, Online-Veranstaltung

▶ Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter *www.akademie-heidelberg.de/online-seminare*

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Stephan Haas
Telefon 06221/65033-27
s.haas@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Einführung in die Patentierung von KI und CII

Name

Vorname

Position

Firma

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Name der Assistenz

Datum / Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: **anmeldung@akademie-heidelberg.de**

Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 17. März 2027
9:00–16:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 27 03 GP132

Teilnahmegebühr

€ 840,– (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per *Zoom* im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

Druckprodukte
CO2e-bilanziert & ausgeglichen

11.26 / 27 03 GP132

AKADEMIE HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de